

# 第二届遥感技术与测量测绘国际学术会议（RSTSM 2025）

2025 2nd International Conference on Remote Sensing Technology and Survey Mapping

2025年2月28-3月2日 中国·北京 [www.rstsm.net](http://www.rstsm.net)

## 会议通知

第二届遥感技术与测量测绘国际学术会议（RSTSM 2025）将在2025年2月28-3月2日于北京召开。大会旨在为从事遥感、测量、测绘、地理信息的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术，了解学术发展趋势，拓宽研究思路，加强学术研究和探讨，促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者，企业界人士及其他相关人员参会交流。

### 一、单位信息

**组织单位：**AEIC 学术交流中心

**支持单位：**吕讷堡大学 Leuphana Universität Lüneburg

### 二、会议日程

日期	时间	内容
2025年2月28日	13:30-17:30	签到注册
2025年3月1日	08:30-09:00	签到注册
	09:00-10:15	致辞、主讲报告
	10:15-10:30	茶歇
	10:30-12:00	主讲报告
	12:00-14:00	午餐
	14:00-16:50	口头报告
2025年3月2日	09:00-18:00	返程

\*以上日程为暂定计划，详细内容将实时补充更新；

### 三、征稿主题

#### 会议论文集征稿

所有的投稿都必须经过组委会专家审稿，经过严格的审稿之后，最终所有录用的论文将通过会议论文集形式出版，见刊后由出版社提交至EI Compendex、Scopus 检索。

会议征稿主题包括但不限于以下内容：

#### 1、遥感技术与应用

（光学遥感技术在地表特征提取和分类中的应用、高分辨率遥感图像的光学纹理分析与应用、光学遥感图像时空分辨率的改进与提高、基于计算机视觉的航空

## 第二届遥感技术与测量测绘国际学术会议（RSTSM 2025）

2025 2nd International Conference on Remote Sensing Technology and Survey Mapping

2025年2月28-3月2日 中国·北京 [www.rstsm.net](http://www.rstsm.net)

影像处理和地物识别技术等)

### 2、激光扫描测量技术与应用

（激光扫描测量技术在三维地图制作和建筑物测量中的应用、激光测量仪器和传感器的性能与精度研究、激光扫描数据的地下目标检测与地下物体成像、基于激光扫描的数据分析等）

### 3、计算机视觉与机器学习在遥感与测量测绘中的应用

（计算机视觉技术在遥感图像解译和分析中的创新方法、基于遥感数据监测的计算机算法与模型、深度学习和人工智能在遥感与测量测绘中的应用等）

### 4、遥感数据处理与应用

（遥感数据预处理和校正方法、遥感数据融合与特征提取、基于遥感数据的变化检测和监测技术等）

## 四、注册费用

1、5-6页注册费用为3400元，超7页需支付超页费用（300元/页）。每篇文章注册费含一个免费参会名额。

2、仅参会不投稿，需缴纳参会费1200元/人。会议期间的差旅、住宿费用自理。

3、本次会议委托广州科奥信息技术股份有限公司代收中国大陆作者的会议注册费及版面费，并开具发票。

### 会议秘书处：

咨询邮箱：[shima01981@gmail.com](mailto:shima01981@gmail.com)

联系手机：+86 - 13146094131

第二届遥感技术与测量测绘国际学术会议（RSTSM 2025）

2024年12月03日

